

# 平成14年度重イオン核物性実験装置・イオンビーム分析実験装置マシントイム表

(平成14年4月8日 決定)

(日付は月曜日)

	5 13	20	27	6 3	10	17	24	7 1	8	15	22	29	8 5	12	19	26	9 2	9	16	23	30	10 7	14	21	
重イオン	Z	Q	m	A	Z	Q	d	m	Z	A	D	Z	Z	Q	d	Q	A	Z	Z	Q	e	m	Z		
ビーム分析	QZ	jye	kQ	ja	QA	mZ	ZDe	Qa	ZZ	xej	my	eQ	NN	ZZ	ej	ZZ	Qa	jkD	QZ	Ae	Qa	y学	Q学		
	10 21	11 28	4	11	18	25	12 2	9	16	23	30	H15.1 6	13	20	27	2	3	10	17	24	3	10	17	24	31
重イオン	Q	A	Z	Q	e	Z	d	m	Q	Z	×	D	Z	Z	Q			Q	Z	m	Q	維	維		
ビーム分析	mZ	Ze	QQ	xje	aZ	QQ	je	Dy	am	ZQ	×	jyx	ea	QZ	Zj	jQ	Q	NN	ZZ	aQ	jj	維	維		

略号	重イオンの実験題目、代表者、所属(連絡先 TEL)	略号	ビーム分析の実験題目、代表者、所属(連絡先 TEL)	略号	ビーム分析の実験題目、代表者、所属(連絡先 TEL)
A	イオンビームによる核材料の研究 高木郁二(原子核)(5838)	A	イオンビームによる核材料の研究 RBS,PIXE 高木郁二(原子核)(5838)	j	イオンビーム装置の開発とその応用に関する研究 RBS,PIXE 石川順三(電子物性)(5355)
D	エネルギー化学的手法による材料創製 伊藤靖彦(エネルギー科学)(4817)	D	エネルギー化学的手法による材料創製 RBS 伊藤靖彦(エネルギー科学)(4817)	k	酸化物薄膜のエピタキシャル成長機構の解明 松本 要(材料工学)(5440)
Q	高速荷電粒子によるナノスケール物質現象の基礎と応用 伊藤秋男(原子核)(5828)	N	半導体に対する荷電粒子照射 RBS(電子バンド含む)金澤 哲(原子核)(17-4886)	m	高速イオンと表面の相互作用 木村健二(機械物理)(5268)
Z	イオン注入法によるナノ結晶形成過程・発光機構解明と応用、金属イオン電荷変換 今井 誠(原子核)(5846)	Q	高速荷電粒子によるナノスケール物質現象の基礎と応用 伊藤秋男(原子核)(5828)	x	半導体と金属薄膜の界面反応 RBS 村上正紀(材料)(5482)
d	エネルギー材料の照射と分析 森山裕丈(原子炉)(5837)	Z	イオン固体相互作用(スパッタ、表面他)、イオン注入法によるナノ結晶形成過程・発光機構解明と応用 今井 誠(原子核)(5846)	y	イオンビームを用いて作成した薄膜の結晶性及び組成の解析 PIXE,RBS 高岡義寛(工,イオン工)(5953)
e	イオンビームによる生体材料の分析及び開発 RBS,PIXE,他 井手亜里(国際融合創造センター)(5259)	a	大気エアロゾルの元素分析 PIXE 笠原三紀夫(エネルギー科学)(17-4413)	学	原子核工学専攻の学生実験 今井 誠(原子核)(5846)
m	高分解能 RBS 法による表面分析 木村健二(機械物理)(5268)	e	イオンビームによる生体材料の分析及び開発 RBS,PIXE,他 井手亜里(国際融合創造センター)(5259)	維	加速器性能維持、保守点検 加速器維持グループ

マシントイム始めと終わりの月曜日には必ず加速器利用者懇談会に出席して下さい。(重イオン2階、午前9時30分より)【京都大学大学院工学研究科附属量子理工学研究実験センター】